KEKB 入射器における高精度レーザーアライメントのための 500m 長レー ザー長基線の伝送及び安定性特性

PROPAGATION AND STABILITY CHARACTERISTICS OF A 500-M-LONG-DISTANCE LASER-BASED FIDUCIAL LINE FOR HIGH-PRECISION LASER-BASED ALIGNMENT AT THE KEKB INJECTOR LINAC

諏訪田剛#,A), 佐藤政則 A), 寺田総一 B), 美野島薫 B)

Tsuyoshi Suwada ^{#, A)}, Masanori Satoh^{A)}, Souichi Telada^{B)}, Kaoru Minoshima^{B)}

A) Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization (KEK),

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan

B) Length Standards Section, Metrology Institute of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 1-1-1 Umezono, Tsukuba, Ibaraki 305-8563, Japan

Abstract

A laser-based alignment system with a He-Ne laser has been newly developed in order to precisely align accelerator units at the KEKB injector linac. The laser beam was first implemented as a 500-m-long fiducial straight line for alignment measurements. We experimentally investigated the propagation and stability characteristics of the laser beam passing through laser pipes in vacuum. The pointing stability at the last fiducial point was successfully obtained with the transverse displacements of $\pm 40~\mu m$ level in one standard deviation by applying a feedback control. This pointing stability corresponds to an angle of ± 0.08 µrad. This report contains a detailed description of the experimental investigation for the propagation and stability characteristics of the laser beam in the laser-based alignment system for long-distance linear accelerators.

はじめに 1.

現在 KEKB 入射器では, 次期計画 SuperKEKB[1] に向けた入射器増強と高度化が進行中である. 高精 度アライメントは入射器の高度化に向けた最も重要 な項目の1つである. 先の東北大地震による入射器 の被害は甚大であったが、迅速な復旧を経てビーム ライン後半部 (全長の約 1/3)を利用して放射光リン グへの入射が続けられてきた. しかし、ビームライ ン前半部 (全長の約 2/3)のアライメントは大きく変 位したままである. 2013 年 7 月から夏期保守に入り 入射器増強が本格的に開始されアライメント作業も 佳境に入っている.

筆者等は 2009 年度より SuperKEKB に向けた高精 度レーザーアライメントシステムの開発を続けてき たが、最大直線部のアライメントに必要な 500m レーザー長基線の安定化にようやく成功した. アラ イメントの光軸となる長基線には He-Ne レーザー (10mW)を用いた. 長基線を安定化させるために新た なレーザー光学系を構築し、さらに計算機制御によ るフィードバックを導入することで光軸の安定性を 飛躍的に高めることに成功した. この結果、500m 直 線部の終端における光軸の位置安定性は 40µm(1σ)レ ベルとなり入射器に要求される精度を充分満足する ことを確認した. これは角度安定性に焼き直すと 0.08μrad (1σ)に相当する. 本成果は現在進行中である アライメント作業に威力を発揮しており、入射器の みならず次世代の長距離線形加速器にも充分応用可

能な技術である.

入射器におけるレーザーアライメント 2.

概要 2.1

入射器は、180 度偏向部(E=1.7GeV)を挟んで2本 の直線部 (100m 及び 500m 長)からなる総長 600m の電子陽電子線形加速器である[2]. 各直線部の最上 流にはレーザー光源が置かれ、独立してアライメン トを行うことができる.

基本となる加速ユニット(9.6m 長)には、耐震構造 を有する 8.44m 長の円筒構造(ステンレス鋼,直径 50.8cm) をもった架台が設置される. 架台上に4本の 2m 長 S バンド加速管を搭載する. 架台内面上部に 光軸管(直径 11.5cm)を平行して挿入し二重同軸構造 としている. 架台両端には、光軸測定用の四分割型 シリコンフォトダイオード(QPD, 直径 10mm)を内蔵 したホルダーがフランジを介して装着される. 隣り 合う架台間は短管で接続され光軸管全体は真空に保 持される. 真空保持は光軸安定化のために必須であ る. 長さの異なる変則的な架台を含み総計 58 台の 加速ユニットが直線上に並び 500m 長直線部を構成 する. 一方、100m 長直線部には総計 12 台の加速ユ ニットが直線上に並ぶ.

入射器のアライメントシステムは, レーザーをア ライメントの光軸とする. 加速ユニットの両端に設 置した QPD にレーザーを照射しその強度重心の二 次元変位を光軸に垂直な平面上で計測すれば加速ユ ニットの光軸に対する変位を測定することができる.

[#] tsuyoshi.suwada@kek.jp

この測定に基づき光軸からの変位量がゼロになるように加速ユニットは機械的に調整される.一方、加速ユニット上の加速管に対してはレーザートラッカーを用いて局所的にアライメントを行う. 両端のQPD から取り出した基準座にターゲットを置き、2点を結ぶ直線を基準線として加速管のアライメントを行う. このように、入射器のアライメントは、加速ユニットに対する長距離アライメントとユニット内加速管に対する短距離アライメントという二段構えのアライメントからなる. 両者は独立して実施することが可能である.

長距離アライメントに対し光軸の安定化は極めて 重要である. アライメント精度を 0.1mm とすると、 光軸の角度安定性は 0.2μrad が要求される. このよ うな微小角は高精度傾斜計でも測定は困難である. これまでの筆者等の努力は如何にして光軸を安定化 させるかということに尽きる.

2.2 レーザー光学系

前任者のシステムを引き継いだ 2009 年当初は、光源の放射線損傷を危惧した結果、クライストレンギャラリーに光源を置き、光ファイバーを通してしてレーザーをトンネル内へ引き入れるというシステムであった.ファイバーから出射するレーザーを協率で拡大した後、光軸管に入射させるというをとならであった.構想に従い光ファイバーから出射するレーザーを通常の光学系に伝送させるために様ファイバーからレーザーを取り出す光学系にばかり気を取られ光学系全体を如何に堅牢に安定化させるかいうこと、さらに光軸の簡便な調整機構まで気が回らなかったからである.

このような経緯のもとに産総研のレーザー計測の 専門家に共同研究を依頼し、議論の末にようやく光 学系を完成させた.議論で明らかになった基本的な 考え方は、(1)よく枯れた He-Ne レーザーを用いるこ と、(2)堅牢で面積の大きな光学架台を用いること、 (3)光学系内の光路長はできるだけ長く取りレーザー 径の安定化を図ることであった.このような考え方 を基に構築したのが C5 ライン用のレーザー光学系 (図1)である.

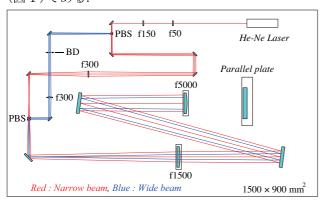


Figure 1: Laser source and input optical system; PBS: polarizing beam splitter, BD: beam dumper.

He-Ne 管とその光学系を市販の光学定盤 (1500x

900×112′mm³) 上に並ベトンネル内の大気雰囲気中に設置した. 温度や気圧など環境要因の変化に起因する空気の擾乱を避けるために光学系全体をアクリルカバーで覆い、さらにその上からビニールシートを被せた

架台床面(1500×500mm², PHC 杭 1m 深さ)は、トンネル床面とは 100mm の間隙をあけて縁切りされ、日較差による建屋変形に起因する床変動の影響を直接的に受けないようにしている.床面には 20mm 厚の鉄板を打ち込み、これに剛性の高い鉄架台を固定し、この上に光学定盤を固定している.このように架台全体を堅牢にすることは光軸の安定化には極めて重要である.

レーザーの伝送には幾つかの球面平凸レンズと反 射ミラーを用いて屈折光学系を構築した. 構築した 光学系はスプリッターを用いてレーザーを分岐し、 異なる光学系を伝送させる. このことで二種類の径 をもったレーザーを独立に生成することができる. -つは本システムで用いる細径レーザー(赤線)、他 はフレネルレンズ方式アライメント用の太径レー ザー(青線)である. 現在、後者は開発途上なので本 システムでは用いない. 管から 10cm 後のレーザー 径は $W_{r} \simeq W_{v} \simeq 0.83$ mm (4 σ で幅を定義)、発散角度は $\theta_{x} \simeq \theta_{x} \simeq 0.7$ mrad である. 5枚の球面平凸レンズ(焦点 距離:f=50,150,300,1500,5000mm)によりレーザー 径は徐々に拡大され光学系出口のレーザー径は $W_{\sim} = W_{\sim} \simeq 29 \text{mm}$ となる. 管から出口までの伝送距離は ~5.5m である. このような比較的長い伝送距離は レーザー径の安定化を図るためである.

光学系で生成したレーザーは、500m 長に渡り接続された光軸管(鉄又は SUS)に入射し 500m 長レーザー長基線として光軸を形成する(図 2). 光学系直後と入射器終端には光軸の基準点となる QPD が設置される. すなわち、光軸は 2 台の基準 QPD の中心を通過するよう調整される. 光学系直後の QPD を始点 QPD (z=6.3m)を呼び、入射器終端の QPD を終点 QPD (z=500m)呼ぶ. このように、光軸は墨出し用の墨に対応する.

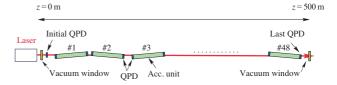


Figure 2: Schematic layout of the laser-based alignment system.

2.3 光軸のフィードバック制御

光軸の入射調整は、始点 QPD に対する平行移動と終点 QPD に対する入射角度の調整により行う.光学系最終段に位置する平行平板(QPB, AR コート付,厚さ 20mm,直径 150mm)の屈折を利用し平板を水平(x)又は垂直(y)軸の回りに回転させれば光軸の平行移動(角度は変化しない)が可能になる.この原理に基づき平行平板を手動で回転させて光軸を調整する.一方、球面平凸レンズの屈折を利用し光学系最終段に位置する f5000 レンズ(BK7, BMAR コート付,直

径 100mm)を x 又は y 軸方向に平行移動させれば光軸の入射角度の調整(平行移動はしない)が可能になる. この原理に基づき終端 QPD の中心に光軸を合わせる. 光軸の角度調整は計算機によるフィードバック(FB)制御が可能である. 光軸調整は、始点及び終点 QPD に対し何度かこの操作を繰り返すことで行われる.

図3にレーザー光軸の入射角度を安定化させるためのFB 制御機構を示す.

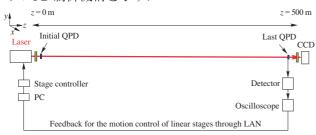


Figure 3: Feedback control system for stabilizing the laser pointing at the last QPD.

終点 QPD から出力する4つの光電流信号は検出 器に入力される. 検出器は抵抗(10kΩ)を通して電流 を電圧に変換しアナログ演算回路に入力する. 4信 号のアナログ演算により QPD 中心からの光軸の変 位に比例した水平又は垂直信号が電圧として出力さ れる[4]. 出力をデジタルオシロスコープに入力し電 圧値を光軸データとして FB 制御用の PC で取得で きるようにしている. 測定ノイズを低減させるため にオシロ上で平均操作(100 回)を行い、あらかじめ 測定した感度係数を乗じて終点 QPD 中心に対する 光軸の x 又は y 位置が演算される. オシロ上の光軸 データは、LAN を通じて FB 制御用 PC に3秒毎に 送信される. PC 上ではステージ(f5000 用)の移動量が 計算され RS-232C 通信を通してステージの移動量が 制御される. 一連の計測とステージの移動は FB に より終点 QPD 中心に光軸が常に一致するように自 動で制御される.制御パラメータは、一回当たりの ステージ移動量と光軸位置の測定回数である. これ らは FB 制御が安定に動作するように実験的に調整 された. このように光軸の自動制御機構を導入した ことで光軸の入射角度がようやく安定化された.

ここで ƒ5000 用ステージについて触れておく. 光 軸の入射角度安定性は少なくとも 0.2μrad 以下が要 求される.これを実現するには、さらに1桁小さな 分解能でステージを制御する必要がある. すなわち ステージには 20nrad 程度の分解能が要求される. 開 発当初は S 社のピエゾステージを採用した. このス テージはピエゾ素子により直接的に駆動される. し かし、ピエゾ素子の駆動分解能は充分であった (100nm/step)が、まるで豆腐のように不安定な振らつ きが見られステージ自体を安定化させることができ なかった. そこで採用したのが Newport 社のピコ モーター付ステージ(M-562-XYZ[5])である. これは パルスモーターでドライブシャフトを回転駆動させ る機械的なステージである. シャフトをピエゾ素子 で擦るようにして回転駆動させる. 従って駆動して いない時の安定度は、機械的要因で決まるのでしっ

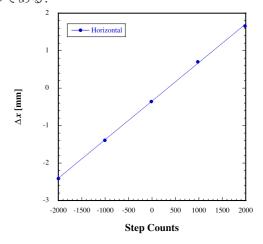


Figure 4: Horizontal position sensitivity of the laser axis at the last QPD as a function of step counts of the f5000 linear stage.

3. レーザー光軸安定化実験

3.1 レーザーの伝送特性

光軸方向のレーザー径の変化は、QPD の感度を決める重要なパラメータである。できるだけ小さなレーザー径で QPD に照射するのが望ましいが、光学系出口で入射レーザー径を決めればガウスレーザー光学に従い伝送途中のレーザー径の変化はウエスト点位置を除いて決まってしまうのである。ウエスト点位置は、光学系全体の焦点距離を調整すれば決まる。

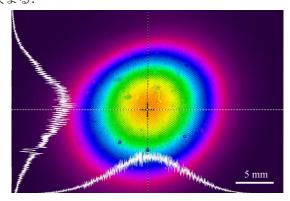


Figure 5: Intensity profile of the laser beam at z=500m. A scale bar is 5mm.

QPD の感度をできるだけ一様にするために光軸に沿うレーザー径の変化はウエスト点を中心として対称的にするのが望ましい. f5000 レンズを光軸方向に平行移動させながら、CCD カメラで終点 QPD 位置でのレーザー形状を取得し画像処理を施すことでレーザー径を計測した. この調整により x、y 方向の直径はそれぞれ $W_x \simeq 21.2 \,\mathrm{mm}$ 、 $W_y \simeq 17.8 \,\mathrm{mm}$ となった. 得られたレーザー形状を図 5 に示す. 光学系出口のレーザー形状は真円に近いが、終端 QPD の大きれはやや楕円形状である. これはミラーやレンズの曲率の不均一が原因であろう. しかし QPD の大きさを考慮するとコアーはガウス形状に近く強度重心の測定には問題ない程度である.

伝送途中のレーザー形状を直接的に観測することは困難であるが、感度校正用の可動 QPD(光軸に垂直な平面上で機械的に可動)がセクター毎に挿入されているので、これを利用すれば QPD の感度測定からレーザー径を推定できる. 測定された軸方向に沿うレーザー径の変化を図6に示す.

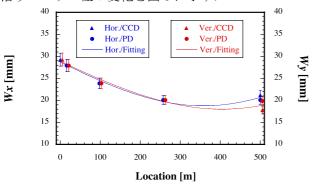


Figure 6: Variations in the x and y beam widths along the linac.

入出力端のデータ(三角印)は CCD による直接測定を示し、伝送途中のデータ(丸印)は QPD の感度測定の解析に基づく. ガウスレーザーの伝送光学によると以下に示す関係式で光軸(z 軸)に沿うレーザー径の変化を記述することができる.

$$W_x(z) = W_{x0} \sqrt{1 + \left(\frac{z - z_{x0}}{z_{Rx}}\right)^2}$$

ここで $W_x(z)$ は軸方向に沿う x 方向のビーム径を、 W_{x0} はウエスト点 $(z=z_{x0})$ におけるビーム径を、 z_{Rx} はレーリー長をそれぞれ示す. y 方向のビーム径も同様に記述できる. 最小自乗法からこれらのパラメータを解析したところ、x(y) 方向のレーリー長は $z_{Rx}=308$ m($z_{Ry}=321$ m)となり、ウエスト点 $z_{x0}=358$ m $(z_{y0}=399$ m)におけるレーザー径は $W_x\simeq 18.8$ mm($W_y\simeq 18.0$ mm)であった. 得られた結果は調整不足のため対称的とは言いがたいが、結果として終点 QPDでのビーム径が小さくなり感度は向上するので実用上は問題ない.

3.2 レーザー光軸の安定性特性

FB 制御のパラメータを最適化した後、始点と終点 QPD 中心に光軸を調整し FB 制御を動作させ光軸

安定化の連続試験を行った. 図7に FB ON(4h)/ OFF(9.5h)時の連続試験の結果を示す.

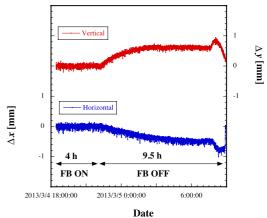


Figure 7: Time traces of the x and y position displacements of the laser beam at the last QPD with the feedback control on and off during 13.5 hours.

この結果から FB 制御の効果の高さが一目で理解できるであろう.ここで注意したいのは、FB 制御はあくまでもゆっくりとした光軸変動の安定化に効果があり、速い変動には追従できないことである.これは FB の速度が光軸データの取得時間で制限されることに起因する(最大速さ 0.33Hz).その証拠に速い変動 (変動線の太さ)は改善されていない.データ取得時にはレーザー強度も同時に取得されるが、強度変動は5%程度である.この強度変動がレーザーのポインティング安定性を決めており、光軸の速い変動はポインティング安定度に起因すると考えている.

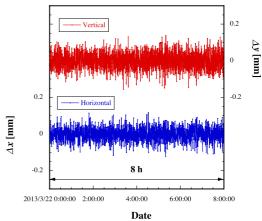


Figure 8: Time traces of the x and y position displacements of the laser beam at the last QPD with the feedback control on during 8 hours.

図8にFB ON 時(8h)の連続試験データの結果を示す。このデータを分布図に焼き直した結果を図9に示す。分布図の幅から光軸の安定性を推定することができる。 光軸の x 方向の変動は明らかなガウス分布をしているので光軸のポインティング安定性は統計的な要因に基づいていると考えてよい。この測定から x (y)方向の光軸の位置安定性は,ガウス分布と仮定すると平均位置は測定限界以下の変位である。

一方、標準偏差に対し σ_x =33(41) μ m が得られた. 角度安定性に焼き直すと $\sigma_{\theta c}$ =66(82) μ nrad に相当する. 得られた安定度は入射器に要求されるアライメント精度を充分満足する. なお、3日間を越える FB 連続制御でも一切の調整なく同様な安定度が得られている.

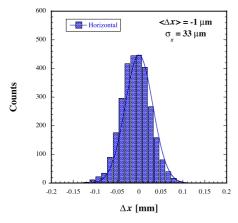


Figure 9: Horizontal position displacement distribution at the last QPD in the pointing stability of the laser beam with the feedback control on.

次に議論しておきたいことは FB 動作中のステー ジの動きである. データ取得時にはステージの動き も同時に取得している. ステージの動きを見ると x (v)方向に概ね 380(830)um/day の割合で特定の方向に 変位し続けていることがわかった. さらにステージ の y 方向の動きは x 方向に比べ 2 倍以上の速さで変 位している. x (y)方向のステージの動きは光軸を常 に東側(天井側)に変位させているように見える. ス テージの動きは FB 制御により光軸が終点 QPD 中心 に一致するように安定化させる. 光軸の感度測定の 符号に従うと光軸の動きはステージの動きと同じ符 号で変位する. このことを調べるために週の単位で ステージの動きを連続観測したがその変位は折り返 すことはなかった. 光学系近傍の環境パラメータを 同時に測定したが明らかな相関を見いだせなかった. 得られた環境パラメータの測定値は、トンネル温度 の変化: 22.5±0.5℃、湿度の変化: 29±20%、気圧の変 化: 1005±15hPa であった. さらにタリベル傾斜計を 用いて光学架台の変動も同時に計測したが傾斜変動 は計測限界 $(1\mu rad)$ 以下であった. このように現時点 では FB 制御時に見られるステージの特定方向への 動きの原因を特定するには至っていない.

入射器は、クライストロンギャラリーとトンネルが一体となった8つの建屋を7箇所のジョイントで接続した総長500mの建屋の地下トンネルに設置されている.各建屋の膨張収縮はジョイントである程度吸収されるが、吸収されない分は建屋全体の変形となりトンネル床面を動的に変動させることになる.仮に建屋が変形すると、測定基準となるQPD自体が動的に変位することを意味し、光軸もしているように見えても実は動的に変動しているように見えても実は動的に変動していばアライメントそのものが意味を成さなくなるので大き

な問題を提供している.

3.3 レーザーアライメントの誤差評価

レーザーアライメントには、光軸の統計的な安定 度の他に幾つかの系統的な誤差を伴う.ここでは想 定される誤差要因をまとめた後、期待されるアライ メント誤差を評価する.

OPD は、まず専用のホルダーに装着され、そのホ ルダーが加速ユニットの端面にフランジを介して装 着される. テストベンチでのオフライン校正により ホルダー中心に対する QPD 中心の一致(QPD 装着誤 差)が検定される[6]. ホルダーの装着誤差は、はめ合 い精度で決まる. これらは QPD の装着に関わる機械 的誤差である. さらに測定時の QPD は光軸ラインへ 蝶番構造を通して手動で挿入される. 挿入時の位置 再現性(QPD 挿入誤差)が誤差要因となる. 光軸の位 置測定時には検出器の電気的なオフセットが測定誤 差となる. レーザー形状のガウス分布からのずれは 光軸の強度重心の誤差要因となる. 以上が系統誤差 となり実測によりこれら全てを検証した. 系統誤差 の大きさを表 1 にまとめた. このように系統誤差を 考慮してもレーザーアライメントの精度は 0.1mm を 充分満足する.

Table 1: Expected error sources in the laser-based alignment measurement

種類	要因	誤差 [μm]
系統誤差	QPD 装着誤差	10
	ホルダー装着誤差	30
	QPD 挿入誤差	30
	オフセット誤差	12
	レーザー形状誤差	10
	合計(自乗和平方根)	46
統計誤差	光軸安定性	40

4. まとめ

入射器における高精度レーザーアライメントに向けて新たなレーザー光学系を構築し、さらに計算機制御によるフィードバックを導入することにより500m 長の長基線レーザーの安定性を飛躍的に高めることに成功した.得られた光軸の安定度は標準偏差で $\sigma \simeq 40 \mu m$ であった.これは角度安定性に焼き直すと $\sigma_{\theta} \simeq 80 nrad$ に相当する.本成果は、現在 $\sigma_{\theta} \simeq 80 nrad$ に相当する.本成果は、現在 $\sigma_{\theta} \simeq 80 nrad$ に相当する.

参考文献

- [1] Y.Ohnishi, et al., Prog. Theor. Exp. Phys. (2013) 03A011.
- [2] M.Akemoto, et al., Prog. Theor. Exp. Phys. (2013) 03A002.
- [3] T.Suwada and M.Satoh, Proceedings of the 6th PASJ, JAEA, Aug. 5-7, 2009, pp.79-81.
- [4] T.Suwada, et al., Rev. Sci. Instrum. 81, 123301 (2010).
- [5] See http://www.newport.com.
- [6] K.Hisazumi, et al., Proceedings of the 8th PASJ, Tsukuba, Aug. 1-3, 2011, pp.771-775.